



ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ю.І.Якименко
" " 2019 р.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2019/2020 навчальний рік

(прийому студентів 20 р.)

Спеціальність (код і назва) - 132 Матеріалознавство
За освітньо-професійною програмою (спеціалізацією) - Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
Освітній ступінь - Бакалавр
Випускова кафедра - Високотемпературних матеріалів і порошкової металургії

Факультет (Інститут) - Інженерно-фізичний
Форма навчання - заочна
Термін навчання - 3 роки 10 місяців (4 н.р.)
Кваліфікація - бакалавра

Table with columns for course name, faculty, credit hours, lecture hours, lab hours, exam hours, etc. Includes sections for general preparation, basic preparation, and professional preparation.

СКОРОЧЕННЯ:
РГР - розрахунково-графічна робота;
РР - розрахункова робота;
ГР - графічна робота.

Військова підготовка	У 5-8 семестрах за окремим планом військової підготовки
----------------------	---

Ухвалено на засіданні Вченої ради інституту ПРОТОКОЛ № _____ від _____ р.

Завідувач кафедри _____ / професор В. І. Мазур /
(підпис) (П.І.Б.)

Декан факультету _____ / професор П.І. Лобода /
(підпис) (П.І.Б.)
(директор інституту)

Примітка:РНП складається на кожний навчальний рік окремо відповідно до навчального плану

"19" червня 2019 р.